⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-27878

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990) 1月30日

H 04 N 5/225 5/335 D 8121-5C V 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全%頁)

⑤発明の名称

半導体装置及びそれを用いたビデオ・カメラ・ユニット並びにその

製造方法

②特 願 昭63-176911

②出 願 昭63(1988)7月18日

@発明者 泉

章 也 千葉県茂原

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

@発明者 竹本 一八男

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

勿出 願 人 株式会社エコー

神奈川県厚木市三田3000番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 紙 書

1.発明の名称

半導体装置及びそれを用いたビデオ・カメラ・ ユニット並びにその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数のリードを備えたリードフレームを準備する工程と、プラスチック成形により上記リードの第1の部分と第3の部分を離出し、上記印ードの上記第1及び第3の部分の間にある形分との部分を埋め込んだプラスチック基板を予めたである工程と、該プラスチック基板に半導体チックと、上記半導体チップ上に複数のリードの上記第1の部分とを制度とする半導体装置の製造方法。
 - 2. 複数のリードを有するプラスチック基板を準備する工程と、該基板上に固体操像チップをマウントする工程と、該チップと上記リードとを電気的に接続する工程と、プラスチックレンズを収納したホルダーと上記基板とによって上記

チップを取り関む工程とを具備して成ることを 特徴とするビデオ・カメラ・ユニットの製造方 油.

- 3. プラスチック基板と、複数のリードと半導体 チップとを具備して成り、上記りの第3の 部分は上記りードの第1の部分は上記りードの第1のが第1のがまた。 して延び、上記りードの第1の部分は上記りでは。 の上面にほぼ水平な状態で露出し、ある第2と の上記第1及び第3の部分の間にある第2と一部分は上記を増める。 第1の部分に囲まれた上記をの上記とで ウントされ、上記第1の部分と上記を ウントされ、上記第1の部分と上記を ウントされ、上記第1の部分と上記を を を は、より電気的に接続して成ることを特徴 とする半導体装置。
- 4. 上記リードは上記第1の部分から延長した第 4の部分を有し、該第4の部分は上記第1の部 分から斜め下方に折れ曲がって上記基板中に埋 め込まれていることを特徴とする特許請求の範 師第3項記載の半導体装置。
- 5. 上記第2の部分はほぼ直角の折れ曲がり点を

有し、該折れ曲がり点から上記第1の部分に向かう上記第2の部分はほぼ垂直に、上配折れ曲がり点から上記第3の部分に向かう上記第2の部分はほぼ水平方向に形成されて成ることを特徴とする特許請求の範囲第3項又は第4項記載の半導体装置。

- 6. 複数の様み重ねられたプラスチックレンズと、 固体機像デバイスと、上記レンズ及び上記デバ イスを収納するホルダーとを具備して成り、上 記ホルダーの上記レンズを収納する部分の内盤 とほぼ直角に内側に延びる平面部を有する突出 部を上記ホルダーに形成し、上記平面部上に上 記レンズを取り付け、上記平面部と上記内盤と の間の上記突出部に凹部を設けたことを特徴と するビデオ・カメラ・ユニット。
- 7. 複数のレンズと、固体操像チップと、該チップ及びリードを取り付けた絶縁基板と、これらを収納するホルダーとを具備して成り、上記絶縁基板は側面部が階段状に形成され、上記ホルダーの内壁は上記絶縁基板の側面形状に合わせ

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はビデオ・カメラ・ユニット、特に小型で明るいビデオ・カメラ・ユニットに関する。 (世来の技術)

近年、超小型の1/3インチ菌体操像デバイスが関発され、これを応用したドアスコープTVカメラ等が試みられている。

これに用いられる広角レンズは、球面収差、非 取差、歪曲収差、色収差、正弦条件等に係る一 定の光学的性状が要求されることから、8~10 枚のレンズが組み合わされている(例えば特別昭 48-64927号公報)。また、フォトダイオードとスイッチMOSPETとの組合せからない。 固体操像チップ(ICチップ)は、例えば特別昭 56-152382号公報で公知である。上の昭 は後チップを利用した監視用又は家庭用等の引 を発像チップを利用した監視用又は家庭用等の引 を発像チップを利用した監視用又は家庭用等の引 機が設けられている。

(発明が解決しようとする裸題)

て財政状に形成されて成ることを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。

- 8. 金属製ケースと、その中に収納された複数の プラスチックレンズ及び固体操像デバイスとを 具備して成ることを特徴とするビデオ・カメラ・ ユニット。
- 9. 上記ケースの外側表面は黒色であることを特徴とする特許請求の範囲第8項記載のピデオ・カメラ・ユニット。
- 10. 上配ケースを交流的に接地して成ることを特徴とする特許請求の範囲第8項記載のピデオ・カメラ・ユニット。
- 11. 固体操像デバイスと、その上方に積み重ねられた複数のレンズと、上記デバイス及び上記レンズを収納する円筒状のホルダーと、上記ホルダーの上部先端に取付けられ上記レンズを固定するためのドーナン状のふたとを具備して成り、上記ふたの内面には磨段状の傾斜面が設けられていることを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。

上記広角レンズはレンズの枚数が多く、小型化 に向いていない。

また、上記自動紋り機構付のレンズは、比較的 複雑な機械部品を必要とし、テレビジョンカメラ におけるレンズ部の大型化及び高コスト化の原因 となっている。また、上記自動紋り機構は、比較 的複雑な機械部品からなるため、機械的機構部分 の序純による信頼性の点でも問題がある。

本発明の一つの目的は超小型のビデオ・カメラ・ ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は安価なビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は最<u>厳</u>性に優れたビデオ・カ メラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は明るくて小型のビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は電気的な絞りが可能なビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は外部静電ノイズを受けにくいビデオ・カメラ・ユニットを提供することであ

ŏ.

本発明の他の目的は信頼性の高いビデオ・カメ ラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は組立て精度の高いビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の更に他の目的は超小型ビデオ・カメラ・ ユニットに適した固体操像デバイスを提供するこ とである。

(課題を解決するための手段)

本発明の実施例によれば、幾つかのレンズを非 球面に形成した複数のプラスチックレンズと電気 的に感度が可変できる機像回路とから成るビデオ・ カメラ・ユニットが提供される。

〔作用〕

全レンズがプラスチック製であるから、これらのレンズは、射出成形等適宜成形手段により簡単に成形でき、したがって、研磨を要するガラスレンズでは不可能な非球面レンズも容易に製作でき、 幾つかのレンズを非球面にすることにより、少ない枚数であっても、問題となる球面収差、非点収

合せプラスチックレンズ、6は、上記撮像濲子収 納部11にレンズと対応させて内装した固体撮像 デバイスである。

レンズホルダー1は、プラスチックレンズは1 ~ L 4 と無膨張係数の近い材料、例えば合成樹脂 等から成る。操像デバイス収納部11は操像デバ イス6がぴたりと収まるよう直方体状に形成され る。操像デバイス収納部11とレンズ収納部12 との間には内向をフランジ13が設けられ、この 内向をフランジ13によってレンズ L1~ L4と 固体操像デバイス6との位置合せができるように なっている。ホルダー1の先端にはレンズが抜け 出るいようリング状のふた14が取り付けられて

プラスチックレンズ L 1 ~ L 4 は、 具体的には 別表第 1 に示す定数で設計され第 4 図に示す特性 を持つ。第 1 番目のレンズ L 1 と第 2 番目のレン ズ L 2 が凹レンズ E、また、第 3 番目のレンズ L 3 と第 4 番目のレンズ L 4 が凸レンズをなし、第 3 番目のレンズ L 3 の前後両面 # 5 , # 6 と第 4 差、盗曲収差、色収差、正弦条件を補正でき、レンズの枚数を減らすことができ、小型化、軽量化、 低コスト化を可能とする。

また、固体操像回路は電気的に感度が可変であるため、従来のような機械的な絞り機構を不要とすることができ、上記レンズの小型化と併せカメラ全体の大幅な小型化を達成することができる。特に超小型監視用カメラでは両者の技術はその一方でも欠かせない重要な技術となった。

(実施例)

【実施例1】

第2A図乃至第4図、表1は、本発明に係る広角レンズと、これを用いた超小型TVカメラユニットを示している。第2A図はカメラユニットの 断面図、第2A図はそれを下から(撮像デバイス 側)からみたときの平面図である。

第2A図および第2B図において、1は、基部に遺像デバイス収納部11を形成した情状のレンズホルダー、L1,L2,L3,L4は、このレンズホルダーのレンズ収納部12に内装された組

番目のレンズL4の前面#7を非球面にしている。 これらのレンズL1~L4は、周線部に上記レン ズ収納部12に嵌りかつレンズ相互に所定の間隔 を保つリブ21、31、41、51を備えている。

固体撮像デバイス8は、基板62と、基板62上にマウントされた固体撮像半導体チップ64と、基体62の2辺に取付けられた外部接続用リード61から成る。チップ64の大きさは例えば対角1/3インチに設定される。

次に、レンズL1~L4の構成を第3回、第4回、表1及び表2を参照して説明する。

第3図は第2A図に示されるレンズL1~L4のみを取り出して表わした図で、左から順番に#1~#8のレンズ面番号を付けている。表1は各レンズ面#1~#8及び各レンズL1~L4に対応するレンズ面曲率半径γ、レンズ面間距離は、屈折率nおよび分散率γの各設計定数の一例を示すもので、半径γ及び距離はは4枚のレンズの合成焦点距離E.F.Lを1としたときのE.P.L.

レンズをなるべく少ない枚数で所定の特性を特 るためには次のような考え方を採り入れると良い。

- ① 第1レンズ L 1 は凸面(#1)を被写体傷にむけたメニスカス正レンズ。
- ② 第 2 レンズ L 2 は 両面 (#3、#4) 凹状の 色 レンズ、
- (5) 第3レンズ L3は両面(#5、#6) 凸状で 非 球 面 正 レンズ .
- ② 第4レンズL4は非球面の凸面(#7)を被 写体側に向けたメニスカス正レンズにすれば良い。

また、各レンズ及びレンズ面の各定数は、好ま しくは次のような条件に合うように選ばれる。

- (1) f 1 > 50 f
- (2) 0.4 f < d 2 < 0.6 f
- (3) 1.0f<r3

ここで、fはレンズL1~L4の合成焦点距離、f1はレンズL1の独立焦点距離、d2はレンズ 面#2及び#3間に距離、r3はレンズ面#3の曲率半径である。

各条件の設定理由は下記の通りである。

である。又ザイデル係数 (表3) に見られる様に コマ収差の補正が良く結像性能が良好である。本 来の目的から盃曲収差は、補正に対して大きい。

なお、レンズ面 # 5 ~ # 7 は非球面に形成されており、表 1 の曲 率半径 r には ● 1 ~ ● 3 の注釈を付けているが、この曲率の算出方法は表 2 とその下の往駅に示してある。

【実施例2】

第5 図は本発明による図体操像ユニットの他の 実施例を示す断面図であり、第6 図はそれを下か らみたときの平面図(レンズL1~L4、ふた1 14、ホルダ1の上端部は省略)であり、第5 図 は第6 図の V - V 切断線を切断面としたときの断 面となっている。

114はレンズLI~L4をレンズホルダー1 に収納した後に租立てるふたである。レンズホル ダー1の上部先端部111の高さはレンズL1の 練部分よりも高く形成され、またその内側には切 欠きによる重直部112と水平底部113が形成 されている。この水平底部113の高さはレンズ (1) の条件に関し、仮に f 1 < 5 0 f とした場合会の歪曲収差が大きくなり、像面積曲の補正過剰となる。また、コマ収差が発生する。

(2) の条件においてはd2の値が下限を下回る 内向性のコマ収差が発生し、上限を超えると外向 性のコマ収差が発生する様になる。

(3) の条件においてr3の値が合成無点距離 f を下回ると下限に向うと負の歪曲収差が大きくな

なお、さらに良好な収益補正上、上記譜条件の他に実施例に示すように第3レンズの両面及び第4レンズの被写体側の面を非球面にする事によって容易に調整が可能である。

本実施例における各収差は、第4回に示すようになり、回中D、G、C、F、B線は、夫々、D・線、G・線、C・線、F・線、B・線、球面収差曲線、色収差を表わす。M、Sはメリディオナル所面、サジタル所面を扱わす。

これらの収差曲線より分かる様に、球曲収差の 補正が良く、関放時におけるフレアーが極めて小

L 1 の縁部分とほぼ回じ高さが若干それより高く なるよう設定される。

このように、レンズホルダー1の上部先端部に 111~113の階段部分を形成することによっ て、ふた114のはめ込みが容易になると共にふ た114と階段部分111~113の接着面積が 増え接着強度が高くなる。また、ふた114の底 部はレンズL1の縁部分とレンズホルダー1の部 分113の双方に接着剤等を介して接触するので 安定した構造が得られる。

ふた114の下方には切り欠き部110が設け られ、接着剤の注入口として利用される。

レンズホルダー1の下方内側部分には突起部116と切欠き部115とが設けられている。切欠き部115はレンズL4~L1を順次積み重ねていったときの追い出される空気のドレイン口として役立ち、レンズL4~L1が空気により浮き上がるのを防止できる。突起部116は元反射光がチ

特開平2-27878(5)

ップ 6 4 に入射してフレア現象を引き起こすのを 防ぐための建光体としても役立っている。 S 1 ~ S 3 も同様な目的で設けられた、つやのない風色 の選光板であり、ドーナン状に形成されている。

レンズホルダー1の外形は下部に平坦な突出部 117が設けられるようにされており、この突出 部117はこの操像ユニットをカメラ本体に設け られた穴に挿入するときのストッパとして利用で きる。

ふた114の内側傾斜面150は閉段状に形成され、その部分に当る不要な光を外部へ乱反射させるためのものである。

固体操像デバイス6はホルダ1の下側内盤125に沿ってはめ込まれる。このときのガイドになるのが、ホルダ1の底面に突出して設けられた半円部126であり、デバイス6のプラスチック基板62もその形状に合わせ半円の凹部が形成されている。なお、第6図の平面図では、ホルダ1の底面部118に便宜上ハッチングをしてある。

デバイス6の平面(X, Y方向)上の位置合わ

状の正レンズ、レンズ L 1 2 は凹面 # 1 3 を被写体に向け、操像デバイス側の面 # 1 4 を非球面としたメニスカス正レンズ、レンズ L 1 3 は被写体。側の面 # 1 5 を非球面としたメニスカス正レンズで構成される。

各レンズ面の定数は表4、非球面レンズ面の定数は表5、各レンズ面のサイデル収差係数等の簡特性は表6 および第8 図に示してあり、各配号及び各配号の識字の付け方は前述の第3 図の実施例と同様であるのでその説明は省略する。

このような各レンズ、レンズ面の最適設計定数 は下記の通りである。

- (4) f 2 > 0
- (5) r 6 > 0
- (6) 0.25 < d4 < 0.35
- (7) f 3 > f 2 > f 1 > 0
- (8) r 4 > 0

このような構成によれば、第8國の収差曲線より明らかなように高次の球面収差及びコマ収差の 補正が良く、開放時におけるフレアーが振めて小 せはこのようにホルダ1の内盤125,126によって行われるが、殺力行(2方向)について第5四からからからからからからからからからからからかっての場合を受ける。 関東部123,124で決められ、レンザをといて、上下2箇所に設定がある。 関東部123,124の部分で設定がある。 関東部123,124の部分で設定がある。 関東部123,124の部分で決定がある。 関東部123,124はがシケーには、場合2の上面のリード61が無いおみがレンで、場合ので、リード61の厚みやたわみがレン、機チップ間の距離制度に影響を及ぼさない。

【実施例3】

第7図は本発明によるビデオ・カメラ・ユニットの他の実施例を示す新面図である。

本実施例の第1図および第5図の実施例と異なる特徴点の1つは、視野角が広角でなく通常の角度にした点であり、レンズの枚数が1枚少なく合計3枚と原価低減を可能とした点である。

レンズL11は両面(#11,#12)共に凸

さい。また数6に示すザイデル係数から明らかな ように、コマ収差の補正が良く結像性値が良好で ある。

本実施例の他の特徴点はホルダー100にカーポンを含ませることによって撮像デバイス64を 外部から静電シールドした点である。

このホルダー100は、ポリカーボネート機脂に適量のガラスを混合させ、更に全体の10~2 0%の割合でカーボンを混入させてトランスファ ーモールドすることによって形成される。

このホルダーはカメラ・ユニットを本体に取付ける際本体のシャーシ150を介して固体撮像デバイス64のリード61と共に交流的に接地される。

なお、ホルダー100に混入させる材料として はカーボンの他に観粒子を使用しても良い。

なお、上述のTVカメラユニットは、全長および最大径をそれぞれ15mm内外に小型に形成できる。また、光学系では、広角、標準、望遠を可能とし、それぞれを例えば魚点距離!=3.6~5.

2mm, f = 5.3~8.3mm, f = 15mm, 明るさ F=1:1.6~2.2、資角60°~90°(広 角),40°~60°(標準),15°~40° (望遠) 等に構成できる。

【爽施例4】

ところで、固体操像チップ64は、電気的に感 度が可変とされており、従って絞り或はシャッタ スピードを電気的に関藍できる機能を持たせてお り、前述した固定式のレンズにおいては極めて好 都合である。以下チップ64の内部回路を第9因 で、操像(カメラ)回路全体のブロック構成を第 10回を参照しながら説明する。

第9図には、この発明が適用されるTSL(Transversal Signal Line)方式の固体機像装置の一実施例の要部回路図が示されている。同図の各回路索子は、公知の半導体集積回路の製造技術によって、特に制限されないが、単結晶シリコンのような1個の半導体基板上において形成される。同図の主要なブロックは、実際の幾何学的な配置に合わせて描かれている。

ても上記同様な顕粛セルが同様に結合される。

例示的に示されている水平走査線HL1は、同 関において縦方行に延長され、同じ列に配置され る面楽セルのスイッチMOSPETQ2, Q6等 のゲートに共通に結合される。他の列に配置され る面楽セルも上記同様に対応する水平走査線HL 2等に結合される。

図の上下端にある〇印は信号端子であり、第1 図、第2図に示されたデバイス6のリード61に 電気的に接続される。なお、第1図、第2図のリード61の数は便宜上16個で表わしているが、 第9図のチップ内回路に合わせると24個(通称 24ピンDILパッケージ)にすれば良い。

画来アレイP Dは、4行、2列分が代表としてれる。但し、図面が複雑化ち、2列面が初めが複雑化ち、2列面ののでは、上記4行分のが付けられている。1元ののでは、上記4行分のが付けられている。1元ののでは、フォートがおきによりががおきによりががおきによりががおきによりががおきによりがからないのでは、アピートがは、アピートがおける。1元のでは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートがは、アピートが、アピートが、アピートが、アピートが、アピートが、アピートでは、アロートでは、アルードでは、アルーでは、アルートでは、アルーでは、アルーでは、アルードでは、アルードでは、アルートでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルートでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルードでは、アルーでは、アルードでは、アルーでは

ッチMOSPETQ26、Q28は、上記水平信号線HS1,HS2をそれぞれ縦方向に延長されるダミー(リセット)出力線DVSに結合させる。この出力線DVSは、特に創限されないが、端子RVに結合される。これによって必要なら上配ダミー出力線DVSの信号を外部端子RVから送出できるようにしている。

この実施例では、特に例とれないは、、 上記各行の水平信号線HS1ないしHS4には、 始マトトの水平信号線HBではないて供給されるリント 信号によってオン状態にされるスイッチ MOSFETQ27、Q29等のオン状態のあって、外部始子RVから上記を(図示している。上記のようなリセット用MOSFETQ27、Q29等の対象リセット用MOSFETQ27、Q29等が設けられる選出は、大の通りである。上記水チをはいしHS4に結合されるスペッチを付けるいいして、

上記水平走査線HL1ないしHL2等には、水平シフトレジスタHSRにより形成された水平走 変信号が供給される。

上記面兼アレイPDにおける重直選択動作(水平走査動作)を行う走査回路は、次の各回路により構成される。

この実施例では、上記画素アレイPDの水平信

選択される。すなわち、奇数フィールド信号PAによって制御されるスイッチMOSPETQ18により、重直シフトレジスタVSRの出力信号SV1は、水平信号線HBS1を選択する重直走査線VL1に出力される。同様に、信号PAによってとのようでは、水平信号線HS2とHS3を同時扱いまって、水平信号線HS2とHS3に出力される。以下同様な順序の組み合わせからなる一対の水平信号線の選択信号が形成される。

また、第2(偶数)フィールドでは、重直走査線 級VL1ないしVL4には、隣接する垂直走査線 VL1とVL2及びVL3とVL4の組み合わせ で同時選択される。すなわち、偶数フィールド信 号PBによって制御されるスイッチMOSFET Q19とQ21により、垂直シフトレジスタVS Rの出力信号SV1は、水平信号線HS1とHS 2を選択する重直走査線VL1とVL2に出力さ れる。阿様に、信号PBによって制御されるスイ 与線HS1ないしHS4等の両端に、一対のスイッチMOSPETQ8、Q9等及びスイッチMOSPETQ8、C9等及びスイッチMOSPETQ26、Q28等が設けられることに対応して一対の走査回路が設けられる。

この実施例では、産業用途にも適用可能とするため、インタレースモードの他に選択的な 2 行间時走査、ノンインタレースモードでの走査を可能にしている。 国業アレイPDの右側には、次のような走弦回路が設けられる。 重直シフトレジスタ V S R は、読み出し用に用いられる出力信号 S V 1 、 S V 2 等を形成する。 これらの出力信号 S V 1 、 S V 2 等は、インタレースゲート回路 I T G 及び駆動回路 V D を介して上記集直走査線 V L 1 ないし V L 4 及びスイッチ M O S P E T Q 8 、 Q 9 等のゲートに供給される。

上記インタレースゲート回路ITGは、インタレースモードでの重直選択動作(水平走査動作)を行うため、第1(奇数)フィールドでは、垂直走査線VL1ないしVL4には、隣接する垂直走

ッチMOSFETQ23とQ25によって、垂直 シフトレジスタVSRの出力信号SV2は、水平 信号線HS3とHS4を同時選択するよう垂直走 査線VL3とVL4に出力される。以下同様な類 序の組み合わせからなる一対の水平信号線の選択 信号が形成される。

上記のようなインタレースゲート回路ITGと、 次の駆動回路DVとによって、以下に説明するよ うな複数種類の水平走査動作が実現される。

上記1つの重直走査線 V L 1 に対応されたインタレースゲート回路ITGからの出力信号は、スイッチMOSPETQ14とQ15のゲートに供給される。これらのスイッチMOSPETQ14とQ15の共通化されたドレイン電極は、始子V3から供給される信号を上記鑑定を強 V L 1 に供給する。また、スイッチMOSPETQ15は、上記輪子 V 3 から供給される信号を水平信号線 H S 1 を出力線 V S に結合される・イッチMOSPETQ8のゲートに供給される・

特開平2-27878(8)

また、出力信号のハイレベルがスイッチMOSF BTQ14、Q15によるしきい値電圧分だけ低 下してしまうのを防止するため、特に制限されないが、MOSFBTQ14のゲートと、MOSF ETQ15の出力側(ソース側)との間にキャパシタC1が設けられる。これに出力信をロウレベルにされるとき、端子V3の電位をロウレベルにもいてキャパシタC1によるプリチャージを行う。キャパシタC1によるブートスびQ15のゲート電圧を昇圧させることができる。

上記重直 皮 弦線 V L 1 に 関接する 重直 皮 弦線 V L 2 に 対応 された インタレース ゲート 回路 I T G からの 出力 信号は、スイッチ M O S P B T Q 1 6 と Q 1 7 の ゲート に 供給 される。これらの スイッチ M O S P B T Q 1 6 と Q 1 7 の 共通 化 された ドレイン 電極 は、 端子 V 4 に 結合 される。上記 スイッチ M O S P B T Q 1 6 は、 端子 V 4 から 供給 さ

以上のことから理解されるように、増子V3と V4に択一的にタイミング信号を供給すること及 び上記インタレースゲート回路ITGによる2行 同時選択動作との組み合わせによって、インタレ ースモードによる読み出し動作が可能になる。例 えば、布数フィーフドFAのとき、焔子V4をロ ウレベルにしておいて、端子V3に上記垂直シフ トレジスタVSRの動作と同期したタイミング信 号を供給することによって、垂直走査線(水平信 **号稿)をVL1 (HS1)、VL3 (HS3) の** 順に選択することができる。また、偽数フィール ドFBのとき、娘子V3をロウレベルにしておい・ て、端子V4に上記垂直シフトレジスタVSRの 動作と周期したタイミング信号を供給することに よって、重直走査線(水平信号線)をVL2(H S2)、VL4 (HS4) の順に選択することが できる.

一方、上記憶子 V 3 と V 4 を同時に上記同様に ハイレベルにすれば、上記インタレースゲート回 略 I T G からの出力信号に応じて、 2 行同時走査 上記端子V3は、奇数番目の重直走査線(水平信号線)に対応した駆動用のスイッチMOSPE Tに対して共通に設けられ、端子V4は偶数番目 の重直走査線(水平信号線)に対して共通に設け られる。

を行うことができる。この場合、上記のように2つのフィールド信号FAとFBによる2つの画面 毎に出力される2つの行の組み合わせが1行分上 下にシフトされることにより、空間的重心の上下 シフト、首い換えるならば、等価的なインタレー スモードが実現される。

さらに、例えばFB信号のみをへくレベレンフリーに、の気はFB信号のかで、水水に同じたをタイキングで、それにことを変勢作べて、なりHSRを2回動作とでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、VL1、VL2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、Cでは、Vl2、

また、上記各重直走査線VL1及びそれに対応したスイッチMOSFETQ8のゲートと回路の接地電位点との間には、リセット用MOSFETQ10とQ11は、他の垂直走査線及びスイッチMOSFETに対応して設けられるリセット用MOSFETと共通に増子V2から供給されるクロック信号を受けて、上記通択状態

る。したがって、上記端子V1EとVV2とは、内部回路により共通化するもとVV1Eを設けた強力の協力・V1Eを設けた理由は、この固体操像を受けた理由は、この関係を対してある。 動紋リや従来の機械的紋り機能を持つテンとであるとは、のでは変更のである。 ンカメラに適用可能にするためのものである記述である。 V1E及びV2Eを回路の接地電位のようでストレベルにすることをによって、上記重なフトレジスタVSREの無駄な消費電力の発生をおされるよう記慮されている。

次に、この実施例の固体機像装置における感度 制御動作を説明する。

説明を簡単にするために、上記ノンインタレースモードによる重直走査動作を例にして、以下説明する。例えば、感度制御用の重直シフトレジスタVSRE、インタレースゲート回路ITGE及び駆動回路DVEによって、続み出し用の重直シフトレジスタVSR、インタレースゲート回路ITG及び駆動回路DVによる第1行目(垂直走査

の重直走査線及びスイッチMOSFETのゲート 電位を高速にロウレベルに引き抜くものである。

この実施例では、前述のように感度可変機能を 付加するために、感度制御用の垂直シフトレジス タVSRE、インタレースゲート回路ITGE及 び駆動问路DVEが設けられる。これらの感度制 御用の各回路は、特に制限されないが、上記資業 アレイPDに対して、左側に配置される。これら の垂直シフトレジスタVSRE、インタレースゲ ート回路ITG及び駆動回路DVEは、上記読み 出し用の重直シフトレジスタVSR、インタレー スゲート回路ITG及び駆動回路DVと同様な回 路により構成される。端子V1EないしV4E及 びVINE並びにFAE, ABEからそれぞれ上 記闻様なタイミング信号が供給される。この場合、 上記読み出し用の垂直シフトレジスタVSRと上 記感度可変用の重直シフトレジストVSREとを **周期したタイミングでのシフト動作を行わせるた** め、特に制限されないが、嫡子V1BとV1及び V2EとV2には、同じクロック信号が供給され

線VL1、水平信号線HS1)の読み出しに並行 して、第4行目(垂直走査線VL4、水平信号線 HS4)の選択動作を行わせる。これによって、 水平シフトレジスタ HSRにより形成される水平 走査線HL1、HL2等の選択動作に同期して、 出力信号線VSには第1行目におけるフォトダイ オードD1、D2等に養務された光信号が時系列 的に読み出される。この読み出し動作は、端子S から負荷抵抗を介した上記光信号に対応した電流 の供給によって行われ、読み出し動作と同時にブ リチャージ(リセット)動作が行われる。同様な 動作が、第4行目におけるフォトダイオードにお いても行われる。この場合、上記のような感度可 変用の走査回路(VSRE、ITGE、DVE) によって、第4行目の読み出し動作は、ダミー出 力線DVSに対して行われる。感度制御動作のみ を行う場合、蝸子RVには蝸子Sと同じパイアス 電圧が与えられている。これによって、第4行目 の各画素セルに既に薔薇された光信号の無き出し、 貫い権えるならば、リセット動作が行われる。

したがって、上記重直走査動作によって、 読み出し用の重直シフトレジスタ V S R、 インタレースゲート回路 I T G 及び駆動回路 D V による第4行目(重直走査線 V L 4、 水平信号線 H S 4) の読み出し動作は、上記第1行ないし第3行の読み出し動作の後に行われるから、第4行目に配置される画素セルのフォトダイオードの書積時間は、3行分の画楽セルの読み出し時間となる。

行われる先行する重直走査動作によってその行の 画者セルがリセットされるから、そのリセット動 作から上記読み出し用の走査回路による実際な説 み出しが行われるまでの時間が、フォトダイオー ドに対する蓄積時間とされる。したがって、5.2 5 行からなる直楽アレイにあっては、上記箇重直 走査回路による異なるアドレス指定と共通の水平 走査回路による画楽セルの選択動作によって、1 行分の読み出し時間を単位 (最小) として最大 5 25までの多段際にわたる崇積時間、食い換える ならば、525段階にわたる感度の設定を行うこ とができる。ただし、受光面風度の変化が、上記 1 画面を構成する走査時間に対して無視でき、実 費的に一定の光がフォトダイオードに入射してい るものとする。なお、最大路度 (525) は、上 記感度制御用の走査回路は非動作状態のときに得 Sha.

上記のような感度制御動作にあっては、 資素信 年の読み出しと先行する重直走変動作によるリセ ット動作とが並行して行われる。このため、リセ

的に読み出される。この読み出し動作は、編子S から負荷抵抗を介した上記光信号に対応した電流 の供給によって行われ、読み出し動作と同時にプ リチャージ(リセット)動作が行われる。関様な 動作が、第2行目におけるフォトダイオードD3、 D4等においても行われる。これによって、上記 第1行目の読み出し動作と並行して第2行目の各 画楽セルに既に鬱稜された光信号の掃き出し動作 が行われる。したがって、上記鑑直走査動作によ って、説み出し用の重直シフトレジスタVSR、 インタレースゲート同路ITG及び駆動回路DV による第2行目 (重直走査線VL2、水平信号線 HS2) の読み出し動作は、上記第1行の読み出 し動作の後に行われるから、第2行目に配置され る画楽セルのフォトダイオードの書積時間は、1 行分の貿券セルの読み出し時間となる。これによ って、上記の場合に比べて、フォトダイオードの 寒間的な薬剤時間を1/3に減少させること、含 い換えるならば、略度を1/3に低くできる。

上述のように、感度制御用の走査回路によって

ット動作のための調業情号が、基板等を介した容量結合によって読み出し信号に混合してしまう場合が生じる。このような容量結合が生じると、読み出し調業信号にはテレビジョン受像機におけるゴーストのようなノイズが生じて調費を劣化させてしまう。

上記水平走査線HL1、HL2等の同時選択れる 作を後述するような水平帰線期間をとり行われる とともに、上記先行する重直走査を開始させまれたより、上記リセットさせるべき行の全が の信号を予め強制的にリセットさせることを研究 の信号を予め強制的にリセットとしびスターのが る。したがって、上記水平シフトレジスターの による水平走査線の選択動作に伴い面滑信のによる によい、先行する行からは実質的に基板等 信号が出力されない。これによって、上記基等

体操像装置MIDに前述のような走査タイミング を制御するクロック信号を供給する駆動回路から の信号VIN、及びV1等を受けて、固体撮像装 置MIDの読み出しタイミングを参照して、それ に実費的に先行する信号VINEを形成する。す なわち、上記タイミング信号VINを基準にして、 必要な絞り量(感度)に対応した先行するタイミ ング信号VINEを形成するものであるため、実 際には上記タイミング信号VINに遅れて信号V INEが形成される。しかしながら、繰り返し走 査が行われるため、上配信号VINBからみると、 次の面面の走衣では信号VINが遅れるものとさ れる。すなわち、タイミング借号VINに対して 1行分遅れてタイミング信号VINEを発生する と、次の走査國面では、タイミング信号VINE は、タイミング信号VINに対して524行分先 行するタイミング信号とみなされる。上記タイミ ング信号VIN及びVINEによって、各重直シ フトレジスタVSR及びVSREのシフト動作が 開始されるから、前述のような態度可変動作が行

を介した容量結合が存在しても読み出し信号には 上述のようなノイズが現れない。

第10回には、上記固体操像装置を用いた、自動紋り機能を持つ操像装置の一実施例のブロック 図が示されている。

bha.

感度制御回路は、例えば電圧比較回路によって 所望の絞り量に相当する基準電圧と、上記検波回 路DETからの出力電圧とを比較して、その大小 に広じて、1段階づつ絞り量を変化させる。また は、応答性を高くするために、上記525段階の 紋り量を2値化信号に対応させておいて、その最 上位ピットから上記電圧比較回路の出力信号に応 じて決定する。例えば、約1/2の絞り量(感度 256)を基準にして、検波回路DETの信号が 基準電圧より大きいときには1/4 (感度128) に、小さいときには3/4(磁度384)とし、 以下、それぞれの半分づつの紋り量を決定する。 これによって、感度525段階の中から1つの最 遺紋り量を10回の設定動作によって得ることが できる。上記絞り量の設定動作、言い換えるなら ば、感度制御用の垂直シフトレジスタVSREの 初期設定動作(VINE)を重直帰線期間におい て行うものとすると、10枚分の裏面からの読み 出し信号動作に応じて最適較り量の設定を行うこ

とができる。

また、特に制限されないが、感度制御回路は、水平帰線期間において上記強制リセット動作のための信号SPを発生させる。これに応じて感度制御回路は、水平帰線期間に入ると先行する行の重直選択信号を発生させるものである。

この実施例の撮像装置では、感度可変機能が固体操像装置MIDに内蔵されていること、及気気をの決め出し出力信号のレベルを判定して、電気気気の上記感度を制御するものであるため、上記感度を制御回路も半導体集積回路等により構成できるとの表表を制作する人がいない、またの変わる環境におくないできることをできる。その存在を判らせないようにすることをできる。

第11図には、上記団体操像装置の読み出し動作の一実施例のタイミング図が示されている。

例えば、重直走査線VL1がハイレベルのとき、 第1行目の読み出し動作が水平走査線HL1ない しHLmが時系列的に関次ハイレベルにされることにはって行われる。すなわち、このようにして次々に選択される調素セルのフォトダイオードに審視された光信号に対応した電流が進む動作ととによってが、し動作とかのリセット(プリチャージ)のでは、からの時に行われる。上記関様に、先行する重に登録をは、第10回によって形成されて出て増されて出力される。上記関様に、先行する重定を譲りしたプリアンプによって増配されて出力される。上記関様に、先行する重定を譲りしたが、生で、第17日のリモット列的のとで、第17日のリモット列的のとでは、第17日のリモット列的の世界列的に応じて行われる。

上記一対の行(1、n)に対する読み出しとりセット動作が終了すると、水平帰線期間に入る。この水平帰線期間において上記重直走査線VL1とVLnはハイレベルからロウレベルにされ、非選択状態に切り換えられる。そして、端子RPがハイレベルにされ、第9回の各リセット用MOSPETQ27、Q29等をオン状態にする。これ

によって、非選択状態の水平信号線HS2等に発生した前述したような偽信号のリセットが行われる。また、端子SPがハイレベルにされ、全水平 走査線HL1~HLmは強制的に選択レベルにされる。このとき、感度制御のために先行するの行に対応した垂直走査線VLn+1もハイレベルの選択状態にされる。したがって、上記感度設定のための垂直走査線VLn+1に対応した1行分の全面楽の読み出し(リセット)が行われる。

これにより、上記水平帰線期間が終了して次の第2行目の読み出し動作に入ると、水平走査線H L 1 ないしHLmが時系列的に順次ハイレベルにされ、水平信号線H S 2 には上記のような読み出し信号が得られる。このとき、先行する第m+1行目の水平信号線H S n + 1には、上記の強制リセットの直接であることから信号が得られない。仮に得られたとしても極めて微小な信号であるため無視することができる。したがって、上記両水平信号線(H S 1 、H S n + 1)間に新板等を介した容量結合が存在しても、上記リセット動作

伴う排き出し信号が上記読み出し信号側にリークすることがない。したがって、上記のような水平 帰級期間での強制的なリセット動作によって高画 僧の読み出し信号を得ることができる。

上記の実施例から得られる作用効果は、下記の通りである。

これによって、先行する重直走査線に対応する水平信号線には変費的な調楽信号が生じないようにすることができるから読み出し画楽信号に対するカップリングノイズを防止できるという効果が得られる。

- (2) 二次元状に配列された複数個の画素セルの信号を時系列的に出力させる第1の走査医改造に加えて、上記第1の走査医改造による重直を安方向の選択アドレスと独立したアドレスにより垂直走安方向の選択動作を行う第2の走査医路を設け、上記第2の走査医路による重直走査に対して、上記2つの垂直走査の時間差に応じて光電変換子の蓄積時間を制御することが可能となるという効果が得られる。
- (3) 上記(1) 及び(2) により、高画質を維持しつつ、感度可変機能を持つ固体操像装置を得ることができるという効果が得られる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に

第1A図及び第1B図の第5図及び第6図と対応する部分は何符号を用いている。また、第1A図及び第1B図の使用部品のうち、シールドケース200は第15A図~第15B図に、レンズ押さえぶた114は第13A図及び第13B図に、固体がサー1は第12A図及び第12B図に、固体操像デバイス6は第14A図~第14C図に、それぞれ単独に示しているので、第1A図及び第1B図を中心にした以下の説明では適宜それらの部品最間図を参照されたい。

ホルダー1、レンズ押えぶた114及び固体機像デバイス6の基板249は全てプラスチック成形により作られ、乱反射を防ぐためその色は 単色である。ふた114、ホルダー1、基板249はプラスチック成形時フィラーとしてガラス繊維を促ぜており、これにより機械的強度が上がると共に無能張係数を下げることができる。ホルダー1及びふた114のプラスチック材としては成形がしるい(成形物度の優れた)ポリカーボネート樹間が選ばれ、リード61のプリント基板への半田

括づき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に説明したが、本発明は上記実施しない。 ではなるものではなく、その要替いさなを更可能であることはいいである。 第9回の実施例回路は、そのできる。 がいっとが一トの実施を課さる。 できる。 できるできるのできる。 できるのでは、 読み出しを行うというという。 ないの 発生を完全に防止することができる。

【寒旅例5】

第1A図は本発明によるビデオ・カメラ・ユニットの他の実施例を示す所面図であり、第1B図はそれを上からみたときの平面図である。第1B図の切所線1A-1Aにおける所面が第1A図に表わされている。なお、第1B図の平面図は図面の複雑さを避けるため、第1A図の対応する部分を一部省略し主要部のみ描いている。

付等で耐熱性の要求された基板 2 4 9 のプラスチック材としてはポリフェミレンサルファイドが選

このシールドケース200はその中に挿入される部品の機械的保護の役割や、耐湿性を上げる役割も兼ねている。因の右側で、内側に突出する部分201はホルダー1に設けられた四部210の

中にはまり込むようになっており、これらの部分によってシールドケース200とホルダー1との水平回転方向の位置決めができる。ホルダー1とシールドケース200とをはめ合わせるとき、突出部201によって重直方向の動きが制限されないよう、ホルダー1の凹部210は上部に突き抜ける(関放される)ように形成されている。

シールドケース 2 0 0 の上部にはドーカンの水平部 2 0 5 が設けられており、その上面にはドーカンににあり、が設けられており、が接着され、いるかが 3 0 0 が形成されないのが 4 ではが高められている。ホルダ 1 ではが高められていくが 5 をからなが 5 できる。この密封とないのが 5 できる。この密封性を良く 平のできる。この密封性を良く 平のできる。この密封性を良く での 2 0 0 の上部 ドース 2 0 0 の とは 値 か な 隙間が 2 0 が 余 を 持たせ、ケース 2 0 0 の 傾斜 3 0 0 が

ピタリとホルダー1の傾斜部に密着するための精度を与えるようにしている。また部分300,301が傾斜しているのは、第2A図のように直角にした場合は精度が出しにくいからである。

ふた114及びホルダー1の合計高さと、を組み いドケース200の高さの関係は、それらを組み 込んだとき、ホルダー1の底部が下方に位置する (突出する)よりもやる。また、個と245の 長さりは、ホルダー1の厚かでは、線245の 長さりは、ホルダー1の厚かでは、線245の 長さりは、ホルダー1の厚かでは、は、カルダー1の厚かでは、かって、のでは、カースの

このシールドケース200は1枚の餅の円板を

10回程度のプレス加工で作られ、最終的には厚さ0.2 mm程度に形成される。シールドケース200の外側表面は光の反射を防ぐため風く塗される。代表的な方法としては、塗装後ペーク処理する通称ドライ・ルーブ処理法が採用されるが、塗装時、上側ドーナツ状水平部205はガラスキャップ250との接着性を悪くしないよう、また脚部203、下側水平部204はプリント基板との電気的接触抵抗を高くしないよう、マスキング法等により塗装されないようにする。

透明キャップ250は上方部のシールの働きに加え、ガラス材を使用することにより、プラスチックレンズL1~L4に劣化をもたらす紫外線をカットする働きがある。ガラス材は、その他、プラスチック材に比べて、キズがつきにくいことや、射熱性がある等の機像上重要な特長点を持っている。

レンズ押さえぶた114に設けた凹部110 (第13B図の左右中央部、2箇所)は、樹脂成形時の樹脂の注入口となるゲート部位置に、突出 した部分302が残るので、その周辺を低くし、 凸部302がレンズ押さえ部の平坦部222より 高くならないようにするためのものである。これ により、レンズの押さえ精度は平坦部222によ って快まる。またこの凹部110はふた114を ホルダ1に接着するときにあふれた接着剤のたま り場とすることもできる。

キャップ 2 5 0 は組立てを容易にするため、予めシールドケース 2 0 0 に接着される。その後、シールドケース 2 0 0 とキャップ 2 5 0 の組立体と、レンズ L 1 ~ L 4 を取めしふた 1 1 4 を取り付けたホルダー1 との組立が行なわれる。

ホルダー1に設けられた内側への突出部1116の上部平祖部212はレンズL4を特度良く取り付けるために、高特度に形成され、比較的加工が難しいコーナ部は凹部115を設け、レンズの取り付け特度が平祖部212で決まるようにされている。ホルダー1の底面に設けられた突出部211は方向を示すインデックスであり、プリント基板に設けられた穴(その反対側には勿論穴は形成

されていない)に入り込むように設計されている。 リードピン61の配置が対称になっているだけに、 このビデオカメラユニットのブリント基板への取 り付け方向を間違うことが未然に防止される。 固 体操像デバイス6の無直方向の取り付け位置はホ ルダー1の水平部213と固体操像デバイス6の 枠状平担部241によって決められる。

ホルダー1の上部側面には小突出部214が形成 突出部111との間にリング状の牌214が形成 されている。この牌214は、約0.2mmの深さ、 幅であり、レンズ押さえぶた114とホルダー1 とを接着したときに、あふれた接着剤が外側にあ ふれ出ないようにする働き、接着剤を円周に沿っ てまんべんなくいきわたらせる働きがある。なお、 この牌214に接着剤を予め注入しておくことも 可能である。接着剤は毛細管現象により、溝21 4の周囲やふた114とホルダー1との境界部に いきわたらせることが可能である。

ホルダー1の突出部111の頂面から平担部1 13迄の突出部高さH1とふた114の溝221

スチック基板249の偶面245の外側に沿って でなく、基板249の中を通って、下方に露出し ている。これによってデバイス6とホルダー1と の隙間を小さくでき、耐湿性を向上することがで きる。リード61の上傷先端部279はプラスチ ック務板249の中で約45°の角度で下方に曲 げられている。これは、上部平担部277の水平 精度を出す働きと、リード61が基板249の中 でしっかり固定する動きをねらったものである。 上部平担部277は基板249の表面から鮮出し ており、この平担邸277とチップ64のポンデ ィングパッド280とに直径約25 m 程度のA 1 ワイヤー280が超音波接続技術によってポン ディングされ、両者の電気的接続が行なわれてい る。リード61は下方274及び272の2箇所 で90.折り曲げられている。リード61の27 4から271の部分は組立途中外側水平方向に関 いている。次にその部分は下方80°折り曲げら れるが、その時の折り曲げ点が274の位置であ るとその部分が折り易くなるので、その折り曲げ の底面からレンズ押さえ部222迄の薄積さD1との関係は、D1≥H1とされる。また、ホルダー1の小突出部215とふた114の最下面223との間には隙間(本実施例では 0・1 mm)があくようにされている。更に、ホルダー1の上部内側平担面の高さはレンズ L1の上部平担面231と同じかそれよりも低く設計される。以上3つの条件は、ふた114の底面223がレンズ L1の平担面231を確実に押さえるための条件となる。

次に固体機像デバイス6について説明するが、便宜上、第14A図の平面図はリード61の外側(プリント基板側)を折り曲げていない状態、第14B図の斯面図はそれを折り曲げた状態、第14Cの斯面図は折り曲げる前の状態(点線)と矢印の方向に折り曲げた後の状態(実線)の両方を示している。

ホルダー1と固体操像デバイス6との回転方向の位置はホルダー1の突出部126とデバイス6の凹部248とによって決められる。デバイス6のリード61は第5図の実施例とは異なり、プラ

点は先端271個にずらした点272とされる。 次に、固体操像デバイス6の製造方法を第16 因及び第17回を参照しながら説明する。

第16回はリード61の出発材料となるリード フレーム300の平面図であり、本実施例では縦 枠302及び機枠301に囲まれたデバイス1個 分のリード61が横方向に合計4個分差なって形 成されている。通常の集積回路用リードフレーム では半導体チップをマウントするための通称タブ リードが設けられるが、本実施例ではダブリード は設けられない。このリードフレーム300は、 1 枚のりん青鯛材をプレス加工で打ち抜くことに よって図のようなパターンに形成される。材質と してりん青銅を選んだ理由は、導電率が高く無影 張係数が樹脂に近くまた弾力性があるので、折り 曲げ加工がし易いというところにある。りん青銅 以外の材料では通称42アロイ(鉄が42重量% のFe·Ni合金)を使用することもできる。図 中、円形の穴303は組立時の位置決め穴及びリ ードフレーム送り穴として利用できる。前述した

特開平2-27878 (16)

A 8 ワイヤー 2 4 2 をポンディングするためのポンディングポスト 2 7 7 の幅はその他の部分に比べた右それぞれ 0 . 0 5 mm. 合計 0 . 1 mm 広 だ がし るく、かつ リード 間隔を十分とるような設計となっている。ポンディングがしるく、かつ リード 間隔を十分とるような設計となっている。ポンティ され スト 2 7 7 の表面には A u が部分メッキされ A 8 ワイヤー 2 4 2 とのポンダビリティを上げ、その他の部分は半田が部分メッキされ、ブリント 基板等への半田付を容易にしている。

次にこのリードフレーム300の成形以後の組立方法を第17回を用いて説明する。第17回は第16回の平面回を垂直方向の切断面でみたときの側面図に対応する。

- (a) はリードフレーム300のプレス加工及びAu、半田の部分メッキを完了した段階を示している。このときの半田メッキ材としては、(c) で説明する樹脂成形の温度よりも高い融点になるよう、錫の鉛に対する比率を相当低くしたものが選ばれる。
- (b) はリード61を208、276、及び2

(例えば枠3.01)が切り離され団体操像デバイス6が完成するが、(第1A図)この変形例として、基板249上にホルダー1、レンズL1~L4、及びふた114の組立体をかぶせて接着し、更にその上にシールドケース200をかぶせて接着してから、リードフレームの不要部分を切りするので、自動化が容易である。

本組立方法及びリードフレーム300が通常の 集積回路と異なる点は以下の点である。

- (1) プラスチックモールドはリードフレームに 対してのみであり、チップをダイポンディン グ及びワイヤポンディングした後ではない。
- (2) 成型されたプラスチックは、チップをマウントするための基板として利用するが、チップを對止してしまうものではない。
- (3) プラスチックモールドされたリード 6 1 のポンディングポスト 2 7 7 は表面に露出して

74の3箇所を屈曲点として折り曲げた状 盤を示している。

- (c) はリードフレーム 6 1 を樹脂成形した状態である。
- (d) はリード61を272を屈曲点として折 り曲げた状態を示している。
- (f) 次に、リードフレーム300の不要部分

おり、プラスチック中に埋められていない。

- (4) プラスチックモールド後、ホルダー1 やケース 2 0 0 によってチップ 6 4 の実質的な対 此が完了する。
- (5) リードの折り曲げ工程はダイポンディング 前に完了しており、チップへのストレスが折 り上げ工程によって加わることはない。
- (6) リード61のポンディングポスト277か 6先端271は同ピッチ、即ちほぼ平行に形 成されており、リード61の形状が単純にで きる。

〔発明の効果〕

レンズの小型化、機械的な絞り、シャッタ機構 を省くことが可能となり、カメラ全体を著しく小 型化でき、特に監視カメラでは有効である。

上煲 レンズ面 n 0.888 0.208(d1) #1 1.492 56 #2 0.848 0.436(42) #3 - 1.024 0.366(d3) 1.492 56 0.332(d4) #4 13.381 # 5 2.039-1 0.488(d5) 1.492 56 # 6 0.725+2 0.229(d6) #7 0.996-3 0.416(d7) 1.492 56 # R 1.060

合成焦点距離

E. F. L = 1.0

明るさ

F Na = 2.0

酉 角

F. A. =87°

 N_{ν} N_{ν

γ:レンズ面の曲率半径

d:レンズ面間距離

n:レンズのdー線に対する屈折率

*:レンズの分散率

#3 9

24.2			
	• 1	• 2	• 3
K 2	0	0	0
A s	1 0	0	ĺ
A.	1.466×10-2	3.460×10-8	2.723×10-8
As	6.002×10-8	3.002×10-a	1.417×10-8
A a	-2.382×10^{-8}	-6.772×10-4	-4.251×10-4
A 10	3.149×10-4	2.106×10 ⁻⁸	3.955×10-8

[注] 非球面の形状は、光輪方向にェ座標、それと垂直な方向に y 座標をとり、近軸曲率半径を r i とすると $\frac{y^2/r i}{(1+1-(K2+1)(y/r i)^2)} + A_2 y^2 + A_4 y^4 + A_6 y^6 + A_5 y^6 + A_5 y^6 + A_1 y^5 + A_2 y^5 + A_3 y^6 + A_4 y^6 + A_5 y^6 +$

表 4				
レンズ面	γ	d	n	7
#11	1.067	0.372	1.492	56
#12	- 2.572	0.211	•••	
#13	- 0.372 •1	0.267	1.492	56
#14	- 0.368	0.295		1
#15	0.473 •2	0.211	1.492	56
#16	0.550	***		

合成焦点距離 E. F. L=1.0 明るさ F. M. =2.0 画 角 F. A. =45* パック・フォーカス B. F =0.42 ッ:レンズ面の曲率半径 d:レンズ面間跖離

d:レンズ面間距離

n:レンズのdー線に対する屈折率 マ:レンズの分散率

表 5		
	• 1	• 2
K 2	0	0
A2	0	1 0
A.	3.6524×10 ⁻⁸	3.4555×10-8
Αa	3.9891×10-4	8.3953×10-4
A s	-5.1950×10-5	- 2.5228 × 10-4
A10	2.3457×10 ⁻⁸	2.1174×10 ⁻⁸

[注] 非球面の形状は、光輪方向にx座標、それと垂直な方向にy座標をとり、近輪曲率半径をriとするとri= $\frac{y^2/r}{(1+1-(K2+1)(y/r)^2)}+A_2y^2+A_4y^4+A_6y^6+A_6y^8+A_{10}y^{10}$ で表わされる。ただし A_2 , A_4 , A_6 , A_6 , A_1 0は非球面係数である。

表 3					
レンズ面	SA	CM	AS	DS	PT
#1	0.0028	-0.0028	0.0027	-0.0792	0.0771
# 2	-0.0021	-0.0007	-0.0002	-0.0276	-0.0807
# 3	-0.0014	0.0101	-0.0731	1.0100	-0.0668
#4	-0.0006	-0.0055	-0.0482	-0.4663	-0.0051
# 5	-0.0763	-0.0213	0.0985	0.7035	0.0659
#6	0.0214	-0.0358	-0.0721	-0.1375	0.0944
#7	-0.0071	-0.0228	-0.1297	0.1329	0.0687
#8	0.0004	-0.0061	0.0765	-0.1500	-0.0646
総合	-0.0630	-0.0850	-0.1456	0.9854	0.0889

ザイデル収差係数

SA:球面収差係数 CM:コマ収差係数 AS:非点収差係数 DS:歪曲収差係数

PT:ペッツ・パール係数

<u> </u>					
No.	SA	СМ	AS	DS	PT
#11	0.0005	-0.0001	0.0000	-0.0128	0.0433
#12	0.0010	-0.0145	0.2076	-3.2112	0.0180
#13	-0.0123	0.0923	-0.5888	6.0639	-0.1243
#14	0.0119	-0.0779	0.4188	-2.7271	0.1258
#15	-0.0019	-0.0054	-0.0405	1.4448	0.0977
#16	0.0000	-0.0015	0.1065	-1.5200	-0.0845
総合	-0.0008	-0.0071	0.0036	0.0376	0.0760

ザイデル収差係数

SA:球面収差係数 CM:コマ収差係数 AS:非点収差係数 DS:歪曲収差係数 PT:ペッツ・パール係数

特開平2-27878 (18)

4. 図面の簡単な説明

第1A図は本発明によるビデオ・カメラ・ユニットの新面図、第1B図はその平面図である。

第2A図は本発明の他の実施例によるビデオ・ カメラ・ユニットの所面図、第2B図はその平面 図である。

第3回は第1回及び第5回に示すカメラ・ユニットで使用されるレンズ部分を説明するための図であり、第4回はその特性図である。

第5回は本発明の他の実施例を示す断面図であり、第6回はその平面図である。

第7図は本発明の他の実施例を示す断面図であり、第8図はそれに用いられるレンズの特性を示・ す図である。

第9回は、この発明に係る固体操像チップ内部 回路の一実施例を示す婆部回路図である。

第10回は、上記固体操像チップを用いた操像 装置の一実旗例を示すブロック図である。

第11回は、上記固体操像チップの動作の一例 を説明するためのタイミング図である。

RE・・・感度設定用金直シフトレジスタ、ITGE・・・感度設定用インタレースゲート回路、DVE・・・感度設定用駆動回路、HSR・・・水平シフトレジスタ、MID・・・固体操像装置、LPF・・・ロウパスフィルタ、DET・・・検波回路

代理人 弁理士 小川 勝

第12A図~第17回は第1A図及び第1B回 に示す家旗例の主要構成部品の展開図である。

そのうち、第12A図はホルダー1の所面図、 第12B図はその平面図である。

第13A図はレンズ押さえぶた114の新面図、 第13B図はその平面図である。

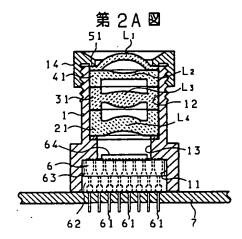
第14A図は固体操像デバイス6の平面図、第 14B図及び第14C図はその新面図である。

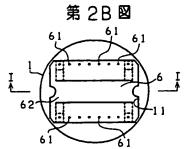
第15A図はシールドケース200の断面図、 第15B図はその平面図である。

第16回は固体操像デバイス6の組立に用いられるリードフレーム300の平面図である。

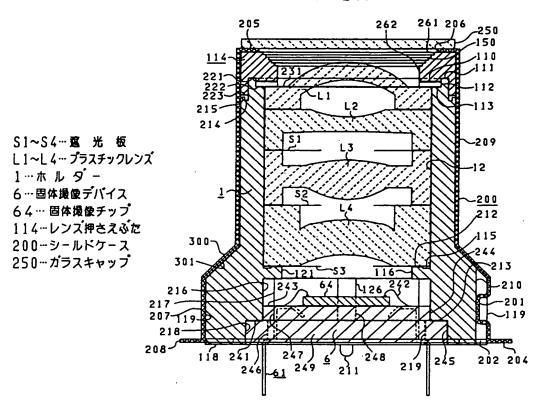
第17回は固体操像デバイス6の組立工程を説明するための一連(5段階)の断面図である。

L1~L4・・・プラスチックレンズ、1・・・ホルダー、6・・・固体操像デバイス、64・・・ 関体操像チップ、14・・・ふた、PD・・・画楽アレイ、VSR・・・読み出し用金直シフトレジスタ、ITG・・・読み出し用インタレースゲート回路、DV・・・読み出し用駆動回路、VS

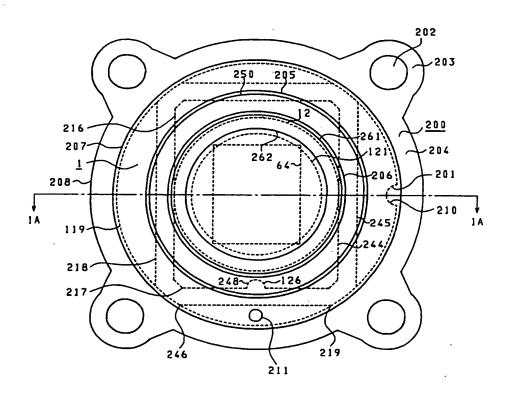




第 1 A 図

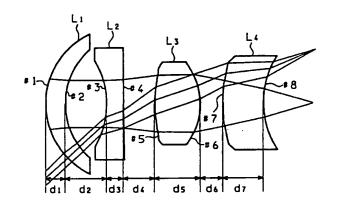


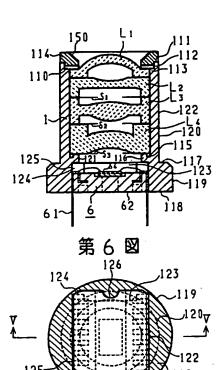
第 1 B 図



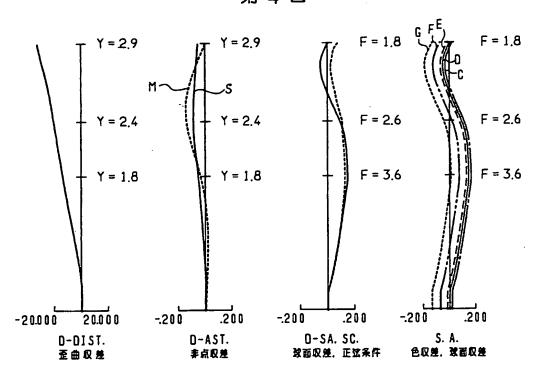
第5図

第3図

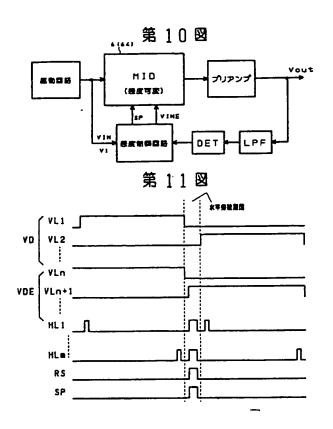




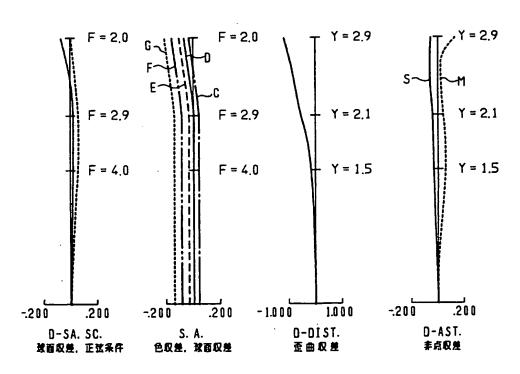
第 4 図



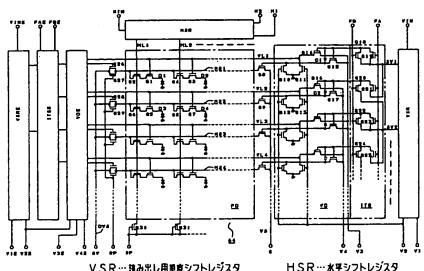
第7回



第8図



第9図



VSR… 読み出し用重直シフトレジスタ

HSR…オギシフトレジスタ PD…国素アレイ

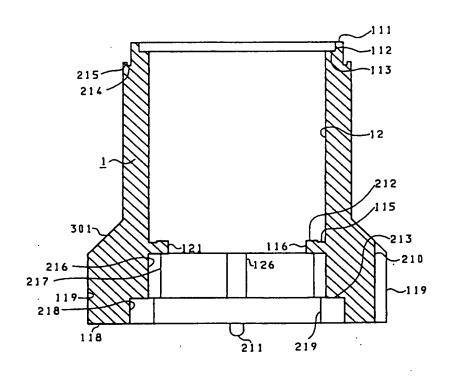
ITG… 読み出し用インタレースゲート回路

VD…読み出し用駆動回路 VSRE…・受皮散定用型直シフトレジスタ

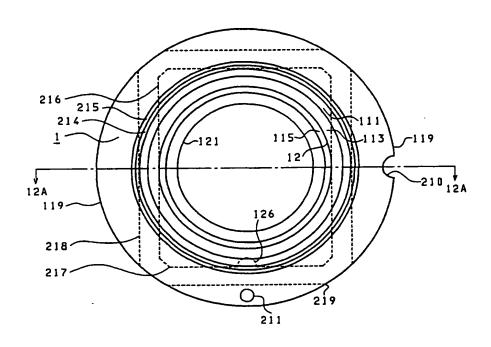
Ⅰ TGE…最度設定用インタレースゲート回路

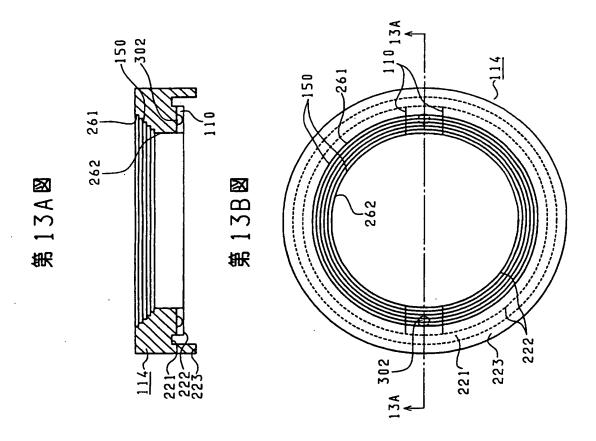
VDE…是度設定用感動回路

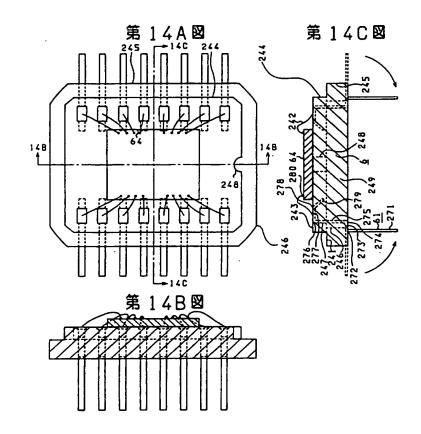
第12A図

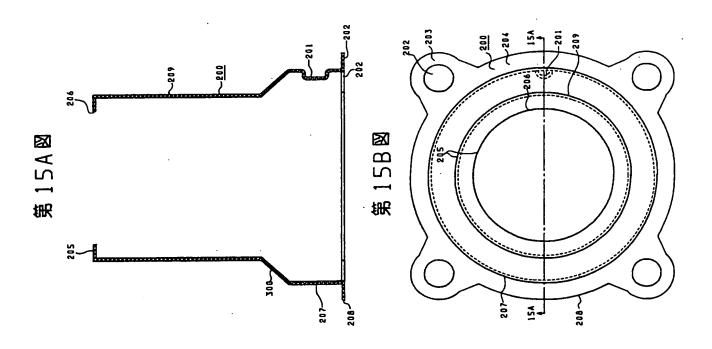


第128図

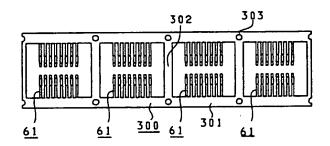


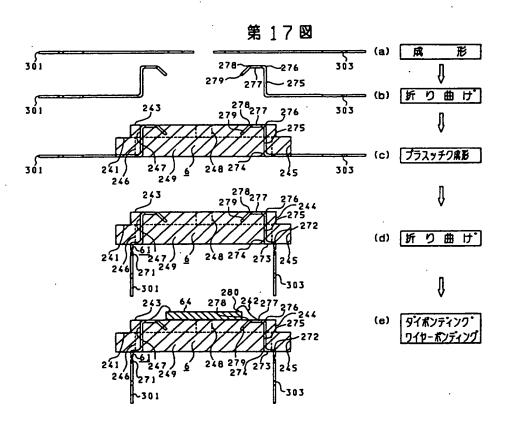






第16図





特開平2-27878 (26)

第13	₹の影	たき					
@発	明	者	楚	废	博	_	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
個発	明	者	門	脇	正	彦	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
@発	明	者	井			集	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
個発	明	者	中	島	準 —	£В	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内
個発	明	者	高	柢	Œ	行	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内
個発	明	者	丹	羽	玉	雄	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内